

第9回

集積化MEMS技術研究ワークショップ

# 優秀ポスター賞

Wan-Ting Chiu, Chun-Yi Chen,  
Tso-Fu Mark Chang, Tomoko Hashimoto,  
Hiromichi Kurosu, Masato Sone 殿

Co-Deposition of Ni-P and  $TiO_2$  on Silk Textile  
by Supercritical  $CO_2$  Promoted Electroless Plating  
for Gas Sensor Applications

(社) 応用物理学会集積化MEMS技術研究会  
第八回研究ワークショップにおいて発表され  
た貴台の研究発表は、審査の結果、優秀ポスタ  
ー賞に値するものと認め、ここに表彰します。

平成31年3月10日

(社) 応用物理学会

集積化MEMS技術研究会連営委員

委員長 平本 俊郎

